

あおり式基板搬送システム

MVE-03

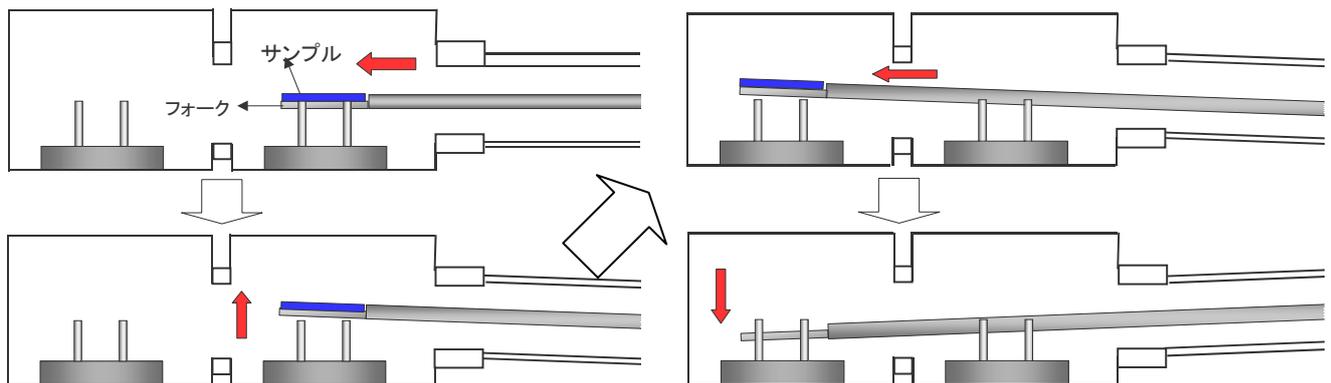
■ 特長

- 簡易な構造で、ロードロックシステムを実現。
- プロセス側の受け渡し用駆動軸が不要。
- プロセス側の形状や、基板の形状を選ばず製作が可能。
- モータを取付けた、自動運転タイプも製作可能。



あおり式基板搬送システム採用例（FED評価装置）

■ 機構イメージ図



■ 仕様（参考）

使用圧力	～超高真空対応
リーク量	$1 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下
搬送精度	0.1mm以内

※ お客様の仕様にあわせて設計いたします。何なりとお問い合わせ下さい。

- * 地域により代理店を通す場合がありますのでご了承願います。
- * ご注文品はご指定場所に納入いたしますが、梱包費・運送費を申し受ける場合もございます。
- * 上記内容以外にも対応いたします。何なりとお問い合わせください。



株式会社ムサシノエンジニアリング

〒339-0068 埼玉県さいたま市岩槻区並木 2-10-10
 TEL. 048 (756) 8792 FAX. 048 (756) 8793
 URL <http://www.musashino-eng.co.jp/>
 E-mail info@musashino-eng.co.jp